本刊介绍 编 委 会 作者指南 下载中心 期刊征订 在线留言 联系我们 首页 English

兵工学报 » 2014, Vol. 35 » Issue (5): 634-639 DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2014.05.009

最新目录|下期目录|过刊浏览|高级检索

◀◀ 前一篇 | 后一篇 ▶▶

CMOS兼容高Q值微机电系统悬浮片上螺旋电感

为冲赢1、 徐立新1、 李建华1,2、 付傅2、 政修龙2

(1.北京理工大学 机电动态控制重点实验室, 北京 100081; 2.淮海工业集团有限公司, 山西 长治 046012)

CMOS-compatible High-Q Micro-electro-mechanical System Suspended on-chip Spiral Inductor

LU Chong-ying¹, XU Li-xin¹, LI Jian-hua^{1,2}, FU Bo², OU Xiu-long²

(1.National Key Laboratory of Science and Technology on Electromechanical Dynamic Control, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China; 2.Huaihai Industries Group Co.Ltd, Changzhi 046012, Shanxi, China)

参考文献 相关文章 (15)

京ICP备05059581号 版权所有 2013 © 兵工学报编辑部 访向总数:325823 今日访问:474 当前在线:14